PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-095832

(43) Date of publication of application: 27.03.1992

(51)Int.CI.

G01K 7/02 G01K 1/14

H05B 3/20

(21)Application number : **02-213674**

(71)Applicant: NGK INSULATORS LTD

(22)Date of filing:

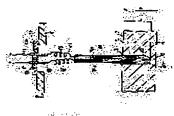
14.08.1990

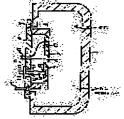
(72)Inventor: YOSHIDA AKIHIKO

(54) MEASURING APPARATUS OF TEMPERATURE OF NON-METALLIC INORGANIC MEMBER, ITS MANUFACTURE AND HEATING APPARATUS USING THE MANUFACTURE

(57)Abstract:

PURPOSE: To correctly measure the temperature of a non-metallic inorganic member even when the gas pressure is changed by coating at least a hot junction of a thermocouple with a glass bonding layer. CONSTITUTION: A thermocouple 19 is bonded to a rear surface 12 of a non-metallic inorganic heater 2. In other words, a hermetic seal 17 having an insulating seal 17b fixed to a metallic part 17a is rigidly mounted o a flange 9 of a container, and a line conductor 18 is fixed to the insulating seal 17b formed of an inorganic insulating body such as glass or the like, and a plus metallic wire 15 and a minus metallic wire 16 are fixedly connected to the end parts of the conductor 18 inside the container. On the other hand, an insulating pipe 14 is inserted into a bonding hole 20, and the metallic wires 15, 16 are





inserted through two rows of through holes 14a. A hot junction 24 is at the bottom face of the hole 20. A glass bonding layer 13 is formed in a gap between the metallic wires 15, 16 and the hole 20 and in a gap between the insulating pipe 14 and the hole 20. Therefore, the hot junction 24 is completely coated, and moreover, a front end of the thermocouple 19 and the insulating pipe 14 are fixedly bonded to the heater 2. Accordingly, the temperature can be correctly measured.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

【物件名】

特開平04-095832号公報

❷日本臣特許庁(JP)

の特許出願公開

@公開特許公報(A)

平4-95832

监别配号 Mint. CL 5 - G 01 K

庁内整理委号 7267-2F 7287-2F

@公開 平成4年(1992)3月27日

356 3/20 H 05 B

審査請求 未請求 請求項の数 10 (全9頁)

非金属無機質部材の温度測定装置、その製造方法及びこれを利用し ❷発明の名称 た加熱装置

₩ 平2-213674

【添付書類】 9 111111 252

極 平2(1990)8月14日 æ⊮. 昭 彦 の 乗 看

创特

愛知県岩倉市中本町西出口47番地の8 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

日本碍子株式会社 **砂出 顋 人** 弁理士 杉村 晩寿 外5名

金属無機管部状の基度測定等 1.発明の名称 置、その製造方法及びこれを利

2. 特許請求の範囲

- 1. 圧力が変化する容器の内部に配置された非 金属無機型部材の基度制定装置であって、 前記容器の内部に固定された熱電対:及び 前記熱電対の少なくとも熟糖点を装置し、 この熱電対を前記非金属無額質部材へ整合す
 - 老有する、非会属無難實部材の組度測定装置。
- 2. 前記ガラス接合層が、ナトリウムとカリウ ムともいずれも変数的に合有しないガラスか らなる、請求項1記取の非金属無限質部材の
- 般記ガラスが、BeO:合有量が50業量%以下 のSiOs-BsOs 系ガラスである、糖求項1記職 の非金属無機質部材の氢度機定装置。
- 前記ガラスが石臭ガラスである、請求乗り

- 5. 救記ガラスがオキシナイトライドガラスで ある、職求項1記型の非金属無機質部材の選
- 6、 向記弊金属無限部材がセラミックスから なる、請求項1記載の非金額需機関部材の基
- 府記算金額無機質部材がセラミックスと一 ターである、請求項6記載の非金属無職實部
- B. 非金属無機質部材に設けられた提合用孔の 底部に捜合用ガラスの小片を収容する工程;

この複合用ガラスの小片を無熱して軟化又 は溶融させ、前記巻合用乳の底部へと向って 数く力によって絶せ対の熱技点を前記底部に 位置させ、これにより少なくとも育記熱接点 を被蔑するガラス複合器を形成し、前記熱電 対と前記非会高無機質部材とを接合する工程 を有する、非金属無機質部件の温度器定装置

特闘年4-95832 (2)

の製造方法。

9. 創記無接点を被覆するガラス設合層を形成するに取し、何配小片を前配接合用ガラスの飲化点以上の個度で保算した状態で雰囲気を被圧にする、酵菜項8項記数の非会属無理質的材の個度側定装置の製造方法。

10, 圧力が変化する容器:

≦信発熱体が理験され、前記容器の内部に 設置された非金属無機質ヒーター:

報記容費の内部に固定された熱電対:及び 前記無電対の少なくとも無視点を被覆し、 その熱電対を前記非金属無機質ヒーターへ後 合するガラス接合層 を有する、加熱装置。

3. 受明の詳細な説明

(复型上の利用分野)

本発明は非金属無限質部材の製度制定装置、 その製造方法及びこれを利用した加熱装置に関する ものである。

かかること、命外線透過率へのC V D 数の付着により非外線の透過が次氯に対けられ、非外線透過 窓で熱吸収が生じて窓が加熱すること等の問題が あった。

(発明に至る経過)

上記の問題を解決するため、新たに円盤状の数 密質セラミックス内に気抗発熱体を埋象し、この セラミックスヒーターをグラファイトのケースに 保持した加熱装置について被針した。その結果こ の加熱装置は、上述のような問題点を一搏した低 めて優れた装置であることが判明した。

しかし、更に研究を進める通報で、セラミック スヒーターの半事体ウエハー加熱町の温度過定に 関限があることが終った。

すなわち、何えば住来の金銭ヒーターでは熱電 対がヒーター内部にほぼ完全に建め込まれ、熱電 対の一端はウェハー加熱面付近に位置し、熱電好 の機能は容易外へと取り出されている。従って熱 電対は容易内部に露出してむらず、特に抵動作を 起すおそれもなかった。

(健衆の技術及びその問題点)

そこで、デポリション用が入ちに暖気される容 数の外側に赤外線ランプを設定し、容器外型に赤 外線透過窓を設け、グラファイト等の耐食性良好 な材質からなる被加熱体に赤外線を放射し、複類 熱体の上面に置かれたウェハーを加熱する、いる が開発されている。 ところがこの方式のものに というがこの方式のものに というがこの方式のものに というに というが大きいこと、選皮上昇に時間が

これに対し、上記したような円盤状セラミックスセーターの場合には、このヒーター本体に無電 対の一端を直接取り付ける必要があった。そして、このような加熱整理は、連常の一定圧力で使用する場合には大きな問題はないが、容易の内部を圧力変化させた場合には熱電対に誘動作を生することがあり、正確なヒーター温度の制御が行えないという問題が生じた。

(免労が解決しようとする課題)

本免明の無難は、ガス圧力の変動時においても 正確に非金属無機管御材の過度機定を行うことが できる、非金属無機管御材の過度機定装置及びそ の製造方法を提供することである。

更に、本配明の課題は、上記の混放例定装をも 利用して非金属無機質ヒーターの返放を正確に領 機できるようにした制能装置を提供することである。

(課題を解決するための手段)

本発明は、圧力が変化する容易の内部に配置された非金属無機質部材の温度制定数据であって、

特阁平4-95832 (3)

前記容器の内部に固定された熱電射:及び 前記熱電射の少なくとも無線点を被覆し、この 熱電封を前記辞金属無限監察は4へ接合するガラス 複合属

を有する、非金属無視質等材の温度機定装置に係 わるものである。

また、本他明は、非金額無機質都材に設けられた複合用孔の底部に移合用がラスの小片を収容する工程:及び

この接合用がラスの小片を加熱して軟化又は移動させ、前記接合用孔の底部へと向って動く力によって熱電料の熱接点を前配底部に位置させ、これにより少なくとも前記熱接点を被理するガラス接合層を形成し、前記熱電料と前記許金質無機質都材とを接合する工程

も有する、非金属無額質部材の温度測定装置の製 適方法に係るものである。

更に、本発明は、圧力が配化する容器; 抵抗発熱体が理扱され、向配容器の内部に設置 された非金属無難質と一ター! 育記容器の内部に固定された絶電対:及び 育記熱電対の少なくとも熱接点を被覆し、その 熱電対を育記許会調整機関とーターへ集合するが ラス接合器を有する、加熱整理に係るものである。 「接合」とは、理数の他に要額への総合をも包 会するものとする。

遊皮側定の対象となる非金属無機質部付は一般のアルミナ、変化理索、サイアロン、炭化理索、 変化アルミニウム等のセラミックス及び半導体材料であるシリコン、がリウム、磁素及びこれらの 無機物質を含有する複合物を包含する。非金属組織質部付に抵抗免納体を理数した場合には、変化 建業、サイアロン、変化アルミニウム等が好まし く、特に耐熱衝撃性の高い変化理索、サイアロン

「ナトリウムとカリウムとをいずれも変質的に 含有しない」とは、ナトリウムとカリウムとをい ずれも不可避的不統例としてしか含有しないこと をいう。更に具体的には、不統例として組入する ナトリウム、カリウムをいずれも酸化物領算で0.1

重量%以下とするのが好ましく、0.01重量%以下 とするのが更に好ましい。

(室施例)

第1団において、1は半単体製造関熱CVDに使用される容器、2はその内部のケース3に取付けられたウェハー加熱用のヒーター本体であり、その大きさは何えば4~8インチとしてウェハーを設置可能なサイズとしておく。

非金属無限者と一ター2の存断12には、熱電対 19が第2回に拡大して示すように接合されている。 即ち、金属部17mにガラス、セラミックス等の 無理質能能なからなる絶縁シール17b を固定した ハーメテックシール17e、容器のフランジタに固 定し、この絶縁シール17b に観状悪体18を固定し、この総状悪体18の容器内側細部にそれぞれ(十) 側金属第15、(一) 側金属線16を接続、固定する。

一方、好をしくは変化社会からなり、二列の質 選孔14a を有する能能管14を、ヒーター背面12個 に関口した接合開孔20内に挿入し、二列の質道孔 14a にそれぞれ金額値15又は16を挿道させる。 熱 接点34は限合用孔20の底面に位置させ、金属値15、 16と接合用孔20との間隙、及び絶縁管14と接合用 孔20との間隙にはガラス接合第13を形成し、熱控 点24を完全に被反すると共に、熱電対19の先幅部分と能縁管14とをヒーター2に接合、固定する。 金属銀15。16は、質道孔14a内ではほぼ直線状と し、能器管14とハーメチックシール17との翻では 低級化学問させる。

特閣平4-95832 (4)

本実施例に係る半等体ウエハー加熱装置又は半 等体ウェハー加熱用非会無無機管ヒーターの温度 機定装置によれば、以下の効果を表しうる。

また、一般に温度制定の対象物が金属材料である場合には、熱電対を直接ろう付けや溶液により金属ヒーターに取り付けることがが可能であるが、上記のように温度通足の対象物が変合し、直接的な取り付けが不可能である。このために従来考えうる方法は、非金属無機質ヒーターの孔に熱電対を機能

的に押しつける方法だけであり、非金属無機費 ヒーターとの間の熱多曲は圧力変化をするガス に依存していることを知った。

この点、本実施例においては、熱電対19の熱 接点24をガラス接合層13によって被差している ので、仮に容器 I の内部が圧力変動しても、熱 接点24付近はこの影響を受けず、常に安定した 進度検出が可能である。従って本実施例の無熱 装置は、高度空度中で非金属観視度ヒーターの 組度を正確に観察することができる。

② 例えば、18、48、168 などの極めて資色度の 本導体の製造装置に透用するには、従来は問題 とならなかったような微小部位からも半導体ウ エハー汚染を生じうるという問題もある。

この点、本実施例において、ガラス接合層13 を、ナトリウムとカリウムとをいずれも実質的に合有しないガラスで多成したところ、高密度 半高体のウェハーも所染することなく知能できた。

このガラスにおいては、更に不能物である

#40、CaO の量を0.2 重要%以下、更には0.01 重量%以下に抑えることが好ましい。更には、 アルカリ金属元素、アルカリ土根金属元素で、不 純物量を、いずれも0.1 重量%以下、更には 0.01重量%以下に抑えることが終ましい。 従来 よりも高密度の半率体の製造値に存在するに、 ボラスを、ナトリウム、カリウムほどでは、ま とれるの系図となり、本等体の である。 との表示素をある。

(3) 無電対19の先端部分と非金属無機質ヒーター 2 との接合をガラスによって行っているので、 気管性が高く、またこの接合部分の弱熱性、空 定性が高い。

ガラスの熱影襲率は、温度変化の耐久性の面 から基材 6 と適合していることが望ましい。

(4) 非合属無線質材料として食化球率を採用する と、ヒーターの機能が高く、変化球素の発影展 率の小ささからヒーターの耐熱衝撃性も高く、 高級への急熱、急物を繰り返して行ってもヒー ターが取扱しない。また、変化珪素が耐食性に 使れていることから、熱CVD装置内等の腐虫 性ガス条件下でもヒーターの耐久性が高く、身 会が長くなる。

- (5) 本実施側の加熱装置によれば、ヒーター材料として非金属無機質材料を使用しているので、従来の金属ヒーターの場合のような汚数を防止できる。また、容器1内に設置した円盤状ヒーターで半導体ウェハーを直接加熱するので、関接加熱方式の場合のような熱効率の悪化の問題を解決できる。
- 回 熟電対19を構成する金票線15,16は数く、形 力によって折れ続い。

この点、本実施例によれば、絶縁者はとハーメチックシール17との間で繁複状に会裏線15,16を単語させているので、ハーメチックシール17へのセッティング等の間に会黒線15,16が新額し無い。 影の東地が大きく、金銭線15,16が新額し無い。

(7) 絶論者14の二列の質量孔14a にそれぞれ会談 線15又は18を押過させているので、この部分で

特爾平4-95832 (5)

金属線15と16が接触し、ショートするのを防止できる。

- 図 記録管14の一幅を設合用孔10内に押入し、固定してあるので、絶録管14の毛部が独合用孔20の内間回によって位置決めされるため、絶談管14をヒーター存置12に対して垂直方向に固定するのが容易である。また、絶談管14に回節において左右方向のモーメントが加わっても、ボラス接合層13に過大な応力が加わり無く、これによりボラス接合層にクラックが発生するのを映止できる。
- 図 複合用孔20のほさしとセラミックスヒーター 2 の序さ d との関係は、 L / d を百分率比で10 %以上とすることが好ましく、50%以上とする と更に好ましい。 これにより熱徳点24により検 由した温度と、 ウェハー加熱面の真の温度との 観査を小さくすることができる。

なお、後合用孔20が変要的に非金属無機費とー ター2をその厚さ方向に質測していてもよい。こ こで、変質的に質識するとは、接合用孔20の概象 10a がウエハー加熱関係にごく個かな開棚だけ点的に現れる場合も合む趣智である。

ガラス酸合属13の材質としては、8±0±合有量が 50重量が以下のSiO±・8±0±系ガラスが好ましい。 8±0±合有量が50重量がを越えると、複合時にクラ ッタが発生したり、ガラスの吸湿量が多くなる機 向がある。

また、ガラス接合器13の対質として、石変ガラス、オキシナイトライドガラスが健康、耐熱衝撃 性、気密性等の点で好ましい。

ウェハー加熱節は平滑配とすることが好ましく、 特にウェハー加熱節にウェハーが直接セットされ る場合には、平面放を500 ps 以下としてウェハ ーの裏面へのデポジション用ガスの使人を防止す る必要がある。

抵抗発熱体1としては、高融点でありしかも資 化理素等との密管性に優れたタングステン、モリ プテン、白金等を使用することが適当である。

第1因の例ではウェハー加熱面を下向きにしたが、ウェハー加熱面を上向きにしてもよい。

第2回の例では、ハーメチックシール17をフランジ 8 に接続等によって固定するが、ハーメチックシール17を関係の固定用フランジに接接し、この固定用フランジをフランジ 8 に対して接合し、固定用フランジとフランジ 9 との間をローリング 等でシールしてもよい。

次に、ガラス接合層の形成方法について述べる。 まず、例えば實化理索製のヒーター2の脅倒12 低に複合用孔20を設け、この底部20aに、被合用 ガラスの小片を設置する。

この小片の上に、熱電対19の熱後点24をセット する。

次いでこの小片を加熱して小片を特置又は軟化させ、製合用礼20の底部20a へと向って動く力によって熟製点を底部20a に位置させる。底部20a に向って動く力は、胎電対19の白鷺であってもよいが、好ましくは、胎電対19を下方へと押圧する。これにより、特點又は軟化した能合用がラスが、船電対の失端部分と接合用礼20内間面との間に凹り込む。この状態で致冷すると、影電対の失端部

分と複合用孔20との間にガラス接合層13が形成され、両者の間が気密に接合される。

接合用がラス小片として、熔離がラスを急冷して粘度を調節したがラスフリットを使用すること もできる。更に、ガラス接合層のガラスを結晶化 させることもできる。

使合用がラス小片を軟化又は複融させるとも、 ガラス小片の軟化点以上で雰囲気を破圧(好まし くは0.1torr 以下)とすると、ガラス接合層中に 気泡が残智しないので、ガラス接合層にクラック が発生するのを防止できる。

第3回、第4回はそれぞれ他の実施例による、 熱電対接合部分の拡大断節間である。第2回のも のと同一機能部件には同一符号を付し、その説明 は告略する。

第3回の例においては、絶縁管14を使合用孔20 内へと挿入せず、融合用孔20の上にガラス整合用 13で固定する。また、第4回の例においては、絶 緑管14を使用せず、一対の金製線15。16をそれぞ れハーメチックシール17からガラス銀合用13まで

毎世状に老国する.

適用可能である。

上記名例において、ウエハー加助用字金属製像 食ヒーターの形状は、円がウエハーを均等に加急 するためには円盤状とするのが好ましいが、他の 形状、何えば四角盤状、六角盤状等としてもよい。 こうしたヒーターは、プラズマエッチング装置、 犬エッチング装置等における加熱装置に対しても

また、本発明の直閉対象である非金属無数質部 付は、非金属無数質ヒーターには限らない。

以下、具体的な実験例について述べる。 実験例(

(セラミックスヒーターと熱電対とのガラス接合 及び温度銀定)

第1回に示す容化弦楽製セラミックスヒーター に各種熱電対を下記がラスにより接合した。 1× 10**terrの実空容易内で接合した熱電対の概定組 度により観響し、セラミックスヒーターを700 で まで加熱し、温度が一定になった時にArガスを馬 入し、容異内を10terrにした時の制定温度の変化

特間平4-95832 (6)

ムTを制定した。接合部分の形状は第2回に従い、 育化建業製造製管を用いた。結果を第1度に示す。 510、-3×0×系ガラス

下記に示す各種組成を有する510s = 2s0s系ガラスを用いた。

ガラスは電子天秤により所定量を容量し、アルミナ製乳は、乳棒により混合粉砕し、白金をつじた人れ、1600℃で溶散し、溶動物を水中投下し、ガラスフリットを存起した。ガラスをより効宜にするため、作製したガラスフリットをアルミナ製乳は、乳棒により物砕し、白金製をつぼに入れ1600℃で再溶離し、溶散物をステンレス製型に入れて固化し、型から取り出した後、48mの、長さ6mの小片に加工した。また、粉砕し、フリットも用意した。

このガラス小片を被合用礼の底に入れ、その上に艶電対を置き、フリットは孔とシースの隙間に始め、セットした。豊富で扱合電気炉内を高空にし、定温から1200でまで300 で/brで昇退し、1200でで1 br維持した後、1400でまで200 で/br

で昇温し、昇温中に電気炉内に5.を導入し、3気 圧まで加圧した。1400℃で3 br維持したのち、詩 選した。降温中808 でから400 でまでは1℃/br で詳温し、ガラスの畳み取りを行った。

ガラス組成.

52-1:510: 80重量%

810: 20重量%

SB-2:510. 70重量%

8,0, 30重量%

58-2:510。 60重量%

8,0。 40萬量%

\$8-4:510: 50重量%

8,0, 50重量%

38-5: 510: 40重量%

3.0. 60重量%

石英ガラス (51)

石変がラスフリットを用意した。接合はsio。 8.0。系ガラスと同じ方法で行ったが、接合時の最高加熱温度は1600でとした。

<u> オキシナイトライドガラス</u>

電子交替により所定量符量し、アルミナ製乳は、 乳体により混合粉砕し、変化低う無ルツボに入れ、 1600で、8s. 2 atm の雰囲気で搭散し、電気炉内 で急冷しがうえを得た。変化ほう紫ルツボ中のガ ラスを519s-3s0s 系ガラスと同様に小片に加工し、 接合した。接合は定置から1400でまで1 atm の8s 雰囲気で変能した。

/ 組成は以下の通りとした。

en-1: SiO. 40重量光

T:0: 50重量分

42× 10至至%

NE型10 1012 : 2-10

. 1,0, 50重量%

AZN 20EEX

(熱電封)

PT-1:白金70ut%。ロジウム30ut%合金(+)=白金 94ut%。ロジウム5ut%合金(-)

. FI-2:白金BTut光。ロジウム[8ut光合金(+)-白金(-)

FI-3:白金80mt%。ロジウム10mt%合金(+)ー白金(-)

特間平4-95882 (7)

第 | 長

WE-1: タングステン98wtが、レニウム 5wtが合金(+) ータングステン74wtが、レニウム26wtが合金(-)
WE-2: タングステン91wtが、レニウム 3wtが合金(+) ータングステン75wtが、レニウム25wtが合金(-) ータングステン94wtが、レニウム10wtが合金(+) ータングステン74wtが、レニウム26wtが合金(-) ここで、WE-3の(+) 側ではレニウムの量を多くしてあるが、これにより(+) 側の金属線の個性が高まり、折れに(くなる。

Ha.	热电对	禁 。全	皇度変化	a 3
		~ 72	ATCC)	i
1	PT-I	S9-1	∢0.2	ガラス小片
2	PT-2	SB-2	∢ €. 2	ガラス小片
3	PT-3	\$8-3	< Q, 2	ガラス小片
4	PT-2	SB-2	0.4	フリット
5	WR-1	SB-1	< 0.2	ガラス小片
6	12-2	SB-2	< Q.2	ガラス小片
7	10 -2	SB-3	0.3	フリット
8	152-3	SB-4	< 0.2	ガラス小片
8	12 -1	SI	< 0.2	ガラス小片
10	162-2	OH-1	< 0.2	ガラス小片
11	182-3	QN-2	< 0.2	ガラス小叶
12	188-1	\$8-5	€. 6	ガラス吸還有り
13	-	-	9, 2	接合無、穴に惹し入れた

製料版 [〜11では過度変化△丁を0.4 で以下に 抑えることができ、過度を一定に観測できたが、 比較例の試料版13では△丁が9.2 でと大きく、島 覚封でヒーター出力を観測しているため、過度が 一定になるまで10数分必要であった。

宝田祝2

実験例1において飲料に1の組収のガラスを作製用し、変化注意製ヒーターに、これものガラスを作製し、変化注意製ヒーターに、これものガラスを作製いて上記の方法に従って返産制定用熱電対108-2を接合した。このヒーターのウェハー加熱製にシリコンウェハーを置き、800 でで1時間加熱し、シリコンウェハーのヒーターに当接した側の関について、SIMS (二次イオン安量分析法)で184、Caを分析した。

その結果、酸化物損算でNo.2 ut X ~ 0.5 ut X 合まれる場合は、シリコンカエハ表質から内部にNo. K の拡散が認められたが、0.01ut X ~ 0.1 ut X では要節に僅かに検由されたものの内部への拡散は見られなかった。0.01ut 以下で

は全く検出されなかった。

阿依に、数化物換算でBgO, CaOが0.3 mt%~0.5 mt%含まれる場合は、シリコンウエハ表面から内部にBg, CaOが飲が配められたが、0.2 mt%~0.91 mt%では表面に僅かに検出されたものの内部への数数は見られなかった。8.01mt%以下では全く検出されなかった。

シリコンウェハにアルカリ会譲、アルカリ土理 会属あるいはPaなどの選移会職が入ると、シリコ ン中に不統例欠略を形成するため好をしくない。 その内、特にNa、Kは数量でも不能物欠略を形 減するため、特に好ましくない。

寒陰明3

変級例 1 の飲料版 1 のガラスを用い、熱電対印 - 1を総合し、ガラス接合時に雰囲気を施圧にした場合 (0.1terr) と核圧にしない場合の各状料を作成し、それぞれについて重直と700 でとの間で非異議を行い、容器内を圧力変化させた時の譲渡変化を制定した。被圧にしない場合ガラス中に気造が多く残留した。故聴の結果、被圧にしない場

特別年4-95832 (8)

第 2 表

Ph	大の長さ L (mm)	L/4 (1)	ΔΤ	俊 考
ī	20.6	100	< 1°	実質的に質道
2	15.0	75	< 1	
3	10.6	50	< 1	
6	5.0	25	< 1	
5	2.0	10	< 1	
Б	1.0	5	2	I
7	0.5	2.5	3	
В	0	0	12	妻面にガラス接合

第2変から解るように、動電対を接合用孔内に 挿入してガラス接合することが好ましく、更にレ /dを10%以上とすることが好ましい。

本発明に係る非金属無機質部材の温度側定数配 及びその製造方性によれば、熱電対の少なくとも 熱接点をガラス接合層によって被置しているので、 容器の内部の圧力が変化してもガラスの気密性か

合は、180 日目でまての温度変化を生じた。試験 後、接合がラスにクラックが要生していた。端圧 に接合は200 日以上温度変化は無かった。

実験例1の試料ル1のガラスを用い、変化結果 製円保状セラミックスヒーター2の厚み4を20m とし、整合用孔20の後を3.0 mとし、絶電対とし て変験例1のNR-1を使用した。そして、絶電対の 先帳部分と接合用孔とを上配のガラスにより複合 し、1×10-*torrの変空容器内で、絶電対の例定 温度で制御し、セラミックスヒーターを740でま で加熱した。

一方、透明な石英窓を容器に設け、参外線放射 温度計でウェハー加齢面での温度を側定し、触電 対による固定温度と赤外線放射温度計による側定 温度との個盤△Tを得た。結果を第2表に示す。

ら熱粧点の配翻の最後は変化せず、従って常に安 定した温度銀定が可能である。

また、本発明に係る加熱装置によれば、上配の 効果に加え、非金属無機質ヒーターの温度を安定 して制定できることにより、容器内の圧力が大き く変化しても、非金属無機質ヒーターの観度を正 確に制力することができる。

4.図面の簡単な説明

第1回は非会議無機質ヒーターを容易内に設置 した状態を示す極略新面図、

第2回、第3回、第4回はそれぞれ他電灯とセ ラミックスヒーターとの接合部周辺を示す拡大戦 回回である。

2…円盤状弁会集無機質ヒーター

a literal and an area.	•
7 一集拡発助体	9 …フランジ
12…ヒーター背盲	18… ガラス接合署
14…此時間	140 …黄果孔
15…(+) 低の金票課	18…(-) 側の金属線
17…ハーメチックシール	18~線状罩件
19~: 熱電対	20一接合用孔

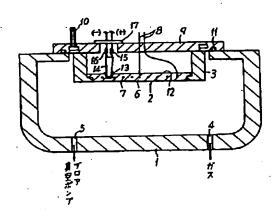
20m … 接合用礼の底部 24… 熱鬱点 d … セラミッタスヒーターの耳み し… 接合用礼の深さ

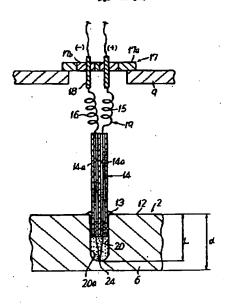
## ## 8	人母は	B *	# 7	株式:	色 社
代理人	弁理士	B	Ħ	軽	5
阿	弁理士	B.	Ħ	A .	fF
FI .	弁理士	佐	• .	雯	æ
Ħ	井理士	×			
用	弁理士	梅	*	政	夫
Ħ	弁理士	E	₩.	÷	#

特開平4-95832 (9)

第2図

第1図





第38

